## BaO-TiO₂-GeO₂系完全表面結晶化ガラスの作製と電気光学効果

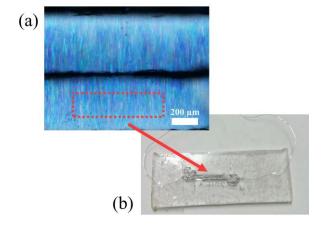
Fabrication of perfectly-surface-crystallized glass-ceramics in BaO-TiO<sub>2</sub>-GeO<sub>2</sub> system and its electro-optic effect 東北大¹, JST-さきがけ² ○(B)岡本晴樹¹, (M1)大槻智貴¹, (M2)林原佑太¹, 寺門信明¹.², 高橋儀宏1, 藤原 巧1

Tohoku Univ.<sup>1</sup>, JST-PRESTO<sup>2</sup> 'Haruki Okamoto<sup>1</sup>, Tomoki Otsuki<sup>1</sup>, Yuta Hayashibara<sup>1</sup>, Yoshihiro Takahashi<sup>1</sup>, Nobuaki Terakado<sup>1,2</sup>, and Takumi Fujiwara<sup>1</sup> E-mail: fujiwara@laser.apph.tohoku.ac.jp

【緒言】ガラスを前駆体とする多結晶材料である結晶化ガラスは、量産性に優れ、光ファイバー との親和性が高いことから、光学単結晶に代わる光波制御デバイス材料として応用研究が行われ てきた. 本研究グループは、Fresnoite 型 Sr<sub>2</sub>TiSi<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (STS) 相から成る、低光損失および高結晶配 向性を有する完全表面結晶化ガラス(Perfectly-surface-crystallized glass-ceramics; PSC-GCs)を開発 し, 電気光学 (EO) 効果を実証した (Pockels 定数:  $r \sim 2-3$  pm/V).  $^{1,2)}$  一方,  $Sr_2TiSi_2O_8$  相と比較 して、同系結晶である Ba<sub>2</sub>TiGe<sub>2</sub>O<sub>8</sub> (BTG) 相は LiNbO<sub>3</sub> に匹敵する二次非線形光学定数が報告され ている (STS: d<sub>33</sub>~7 pm/V; BTG: d<sub>33</sub>~22 pm/V). <sup>3)</sup> そこで本研究では,優れた光波制御性が期待され る BTG 相が結晶化した PSC-GCs の作製およびその EO 効果の発現を試みた.

【実験方法】溶融急冷法で作製した BaO-TiO2-GeO2 系ガラスを PSC-GCs の前駆体とした. 平板 上に加工した前駆体ガラスを結晶化ピーク温度付近で熱処理することで PSC-GCs を得た. ドメイ ン構造は偏光顕微鏡や X 線回折分析などを用いて評価した. また PSC-GCs のドメイン組織が均 一な領域を切り出し、c軸配向方向に電場を印加するために AI電極を設置した.この試料を用い て、Mach-Zehnder 干渉計(光源: He-Ne レーザー)により EO 効果の確認を行った.

【結果・考察】35BaO-15TiO<sub>2</sub>-50GeO<sub>2</sub>組成の前 駆体ガラスを 825℃ で 1 h 熱処理することで, 透明性を有する結晶化試料が得られた. ドメイ ン構造評価の結果, 試料両面から, 自発分極方 向に相当する c軸方向へ配向した結晶ドメイン が衝突するまで成長しており (Fig. 1a), BTG 相 が結晶化した PSC-GCs の創製に成功した. ま た,この PSC-GCs を加工することで EO 観測 用の電極試料を作製し(Fig. 1b), 干渉光強度の 検出に十分なレーザー光の透過も確認した. 当 日は,干渉光強度の電場依存性について報告す Fig. 1. (a) Cross-section of PSC-GCs consisting of る予定である.



nonlinear optical BTG phase. Sample was observed by means of polarization microscope. (b) Prepared sample for Pockels effect. The PSC-GCs and electrodes are fixed

## 【参考文献】

- 1) K. Yamaoka, Y. Takahashi, Y. Yamazaki, N. Terakado, T. Miyazaki, T. Fujiwara, Sci. Rep. 5, 12176 (2015).
- 2) K. Takano, Y. Takahashi, T. Miyazaki, N. Terakado, T. Fujiwara, APL 112, 021904 (2018).
- 3) Y. Takahashi, Y. Benino, T. Fujiwara, T. Komatsu, APL 81, 223 (2002); JAP 95, 3503 (2004).